## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

05-197950

(43)Date of publication of application: 06.08.1993

(51)Int.CI.

G11B 5/82

(21)Application number: 04-008444

(22) Date of filing:

21.01.1992

(71)Applicant: TEIJIN LTD

(72)Inventor: KOBAYASHI IEYASU

HAMANO HISASHI **NAKAJO TAKAO ECCHU MASAMI** 

### (54) FLOPPY DISK

### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the magnetic head which is good in follow-up prescribed height by as much as a prescribed number on the surface of a film and specifying the average refractive index to the values of a prescribed range.

CONSTITUTION: A biaxially oriented polyethylene terephthalate film is formed as a nonmagnetic substrate and magnetic layers are provided on both surfaces of the substrate. The projections of the height hnm are provided by as much as the numbers expressed by equation I to equation III on the surfaces of the film. Further, the equation IV. The thermal shrinkage when the film is heat treated without load for 72 hours in an atmosphere kept at 60° C and 80% RH is ≤0.2% in all the directions within the film plane and the coefft. of thermal expansion is specified to the values within a range of (7) to 25)  $\times$  10-6/° C. The coefft. of humidity expansion is specified to the values within a range of 0 to  $16 \times 10-6$ /%RH. The sag of the film is ≤15mm and the uneven thickness of the film is confined to ≤ 3%. As a result, the floppy disk having the good handling workability of the base film and stable output is obtd.

1. 602 2 41 24 . 606 'n

### **LEGAL STATUS**

06.07.1998 [Date of request for examination] 09.01.2001 [Date of sending the examiner's decision of

rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3350077 [Date of registration] 13.09.2002 [Number of appeal against examiner's decision of 2001-01650 (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-197950

(43)公開日 平成5年(1993)8月6日

(51)Int.Cl.5

識別配号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 1 1 B 5/82

7303-5D

審査請求 未請求 請求項の数1(全 9 頁)

(21)出願番号	<b>特顯平4~8444</b>	(71)出願人 000003001
(61)山嶼番号	·	
		帝人株式会社
(22)出願日	平成 4 年(1992) 1 月21日	大阪府大阪市中央区南本町1丁目6番7号
	•	(72)発明者 小林 家康
		神奈川県相模原市小山 3 丁目37番19号 帝
		人株式会社相模原研究センター内
		(72)発明者 浜野 久
		神奈川県相模原市小山 3 丁目37番19号 帝
		人株式会社相模原研究センター内
		(72)発明者 中條 隆雄
		神奈川県相模原市小山 3 丁目37番19号 帝
		人株式会社相模原研究センター内
		(74)代理人 弁理士 前田 純博
		最終頁に続く

### (54) 【発明の名称 】 フロッピーディスク

(57)【要約】 (修正有)

【目的】 基材フィルムの熱収縮、温度及び湿度の膨脹 係数を調整してトラッキングミスを回避し、フィルムの 表面性及び平面性、厚み斑を改良して高密度記録のフロ ッピーディスクを提供する。

【構成】 二軸配向PETフィルムからなる非磁性基板の両面に磁性層を設けてなるフロッピーディスクであっ\*

\*で、フィルムはその表面の突起の高さ [h (単位 n m)]の数が下記1式の範囲にあり、平均屈折率 n A が下記2式を満足し、72時間無荷重で熱処理後の熱収縮率が0.2%以下、温度膨張係数が(7~25)×10-6/℃の範囲内、湿度膨張係数が0~16×10-6/%RHの範囲内、フィルムのたるみが15mm以下、フィルムの厚み斑が3%以下である。

3 1 ≤ h < 5 0 ········ 2 0 0 0 ~ 1 0 0 0 0 個 / m m<sup>2</sup> 50≤h<100………0~2000個/mm<sup>2</sup> ... (1) 100≤h……………0~300個/mm² 

【0008】本発明においてフィルムを構成するポリエ チレンテレフタレートは、共重合されてないポリエチレ ンテレフタレートホモポリマーのみならず、繰り返し単 なり、残りが他の成分からなる共重合ポリエチレンテレ フタレートや、ポリエチレンテレフタレートが85重量 %以上(好ましくは90重量%以上)を占め、他の重合 体が15重量%以下(好ましくは10重量%以下)であ るようなポリマー・ブレンドを含むものである。ブレン ドできる他の重合体としては、ポリアミド、ポリオレフ ィン、他種ボリエステル等を例示できる。また前記ボリ エチレンテレフタレートは、必要に応じて、滑剤、艶消 剤、着色剤、安定剤を、酸化防止剤などを含有するもの であってもよい。

【0009】とのようなポリエチレンテレフタレート は、通常溶融重合による公知の方法で製造される。との 際、触媒等の添加剤を、必要に応じて、任意に使用する ことができる。

【0010】本発明の二軸配向フィルムは、基本的に従来

3)式

\*来から蓄積された公知の製膜方法で製造できる。例えば 乾燥ポリエチレンテレフタレートを溶融押出し、キャス ティングドラム上で冷却して未延伸フィルムを得、さら 位の数の85%以上がエチレンテレフタレート単位から 10 に該未延伸フィルムを逐次または同時二軸延伸し、熱固 定する方法で製造することが出来る。

> 【0011】前記二軸配向フィルムの厚さは、通常25 ~125μm、好ましくは50~100μm程度の範囲 から選ばれる。もっとも、この厚さの範囲に限定される ものではない。

【0012】本発明においては、前記二軸配向フィルム の表面に形成された突起高さと突起の数は特定の範囲に あることが、フロッピーディスクとしたときドロップア ウトの発生がなく、電磁変換特性に優れ、またフィルム 20 の取扱い性が良好となることが明らかになった。従っ て、本発明のフィルムはその表面に形成された突起の高 さ「h (単位nm)]の数が、下記(1)式 [0013]

【数3】

で示される範囲にあり、特に好ましくは下記(1-4) [0016] 式 【数6】

再生時に出力変動がみられ、またスペーシングロスが大 きくなって出力が不十分となり、好ましくない。

【0025】前記(2)式を満足する平均屈折率をフィ ルムに付与するには、延伸条件及び熱固定温度を適宜選 択することが好ましい。具体的には、延伸方法は公知の 方法でよく、延伸温度は通常80~140℃であり、延 伸倍率は縦方向に3.0~5.0倍、好ましくは3.5 ~4. 3倍、横方向に3. 0~5. 0倍、好ましくは 3.5~4.5倍を選択する。得られた二軸延伸フィル ムを150~260℃、好ましくは180~250℃で 10 1~100秒熱固定する。これら延伸条件及び熱固定温 度を適宜選択することによって、平均屈折率nA が

(2) 式で示される範囲のフィルムが得られる。しか し、本発明による二軸配向フィルムは、このような方法 で得られたもののみには限られない。延伸方法としては 一般的なロールやステンターを用いて縦横同時に延伸す る方法や縦横方向また縦横方向に各々逐次に延伸する方 法、また縦横方向に2段以上延伸する方法を用いてもよ 41

【0026】本発明における二軸配向ポリエチレンテレ 20 フタレートフィルムは、その面内のあらゆる方向におけ る60℃・80%RHの雰囲気中で72時間無荷重で熱 処理したときの熱収縮率が0.2%以下であることが必 要である。好ましくは0.15%以下、さらに好ましく は0.1%以下である。フィルムの熱収縮率が0.2% をとえると、フロッピーディスクを高温高湿下に置いた 場合、磁気ヘッドと記録トラックのずれが起こり、トラ ッキングミスが発生し、ディスクがカールあるいは反り を生じ、磁気記録ヘッドと均一なコンタクトを保つこと が出来ず、保磁力や再生出力の低下を生じたり、ディス 30 クに著しい摩耗を生じる。

【0027】60℃・80%RH、72時間の熱収縮率 を下げる手段としては、延伸後の熱処理温度を上げると とが一般的である。熱処理は150~230℃程度であ る。熱処理中はフィルムの平坦性が保てる範囲で収縮さ せてもよい。ただし、熱処理温度をあまり上げすぎると 機械的特性が悪化する結果となり、また磁気記録媒体加 工工程中でのすりキズ発生が多くなり、その削れ粉がデ ィスクの磁性面に付着して、ドロップアウトの原因とな る。この熱収縮率を下げる別の手段として、速度差を持 40 った2つのロール間にフィルムを通し、ポリエチレンテ レフタレートのガラス転移温度(Tg)以上の温度をか けて弛緩処理する方法が挙げられる。更に別の手段とし て、エージング処理を施す方法が挙げられる。エージン グ処理は40~70℃程度でフィルムロールのまま、理 想的にはディスクに近いスリットされたフィルム(シー ト)のまま、長時間(10~200時間)低緊張下で処 理するとよい。これらの熱処理やエージング処理の条件 はフィルムの低温寸法安定性を比較しながら選択すると 

熱収縮率を下げる手段として、これら方法に限定される ものではない。

【0028】本発明における二軸配向ポリエチレンテレ フタレートフィルムは、その面内のあらゆる方向におけ る温度緊張係数が(7~25)×10⁻゚/℃の範囲内に あり、かつ湿度膨張係数が0~16×10-6/%RHの 範囲内にあることが必要である。かかる温度及び湿度膨 張係数は延伸条件及び熱固定温度を適宜選択することに よって達成される。具体的には、前記した延伸、熱固定 温度を採用するとよい。その際、ボーイングを抑制する 手段を採用するのが好ましい。このようにして温度・湿 度膨張係数の面内異方性を小さくすることにより、トラ ックずれをさらに小さく抑えることが出来、広い温度・ 湿度範囲での使用が可能となる。このフィルムにより記 録密度が高密度化されたフロッピーディスクが得られ

【0029】本発明における二軸配向ポリエチレンテレ フタレートフィルムは、フィルムたるみが15mm以下 である必要があり、好ましくは10mm以下である。フ ィルムのたるみが15mmを越えるときは、磁気バイン ダーの塗布加工時や蒸着加工時に磁性層の斑が発生した り、磁気抜けが発生し、再生時に出力低下がみられる。 フィルムたるみを小さくする手段としては、例えば延 伸、熱処理後の二軸配向フィルムをガラス転移点近くの 温度で、冷却する方法が挙げられる。このときの冷却温 度はフィルムのたるみを比較しながら調整するとよい。 【0030】本発明における二軸配向ポリエチレンテレ フタレートフィルムは、上述したフィルム特性ととも に、フィルム厚み斑が3%以下である必要があり、好ま しくは2%以下、さらに好ましくは1%以下である。フ ィルムの厚み斑が3%を越えると、磁気記録層の高密度 薄膜化にともない、磁気バインダーの塗布加工時や蒸着 加工時に磁性層の斑が発生したり、磁気抜けが発生し、 再生時に出力変動がみられ、またスペーシングロスが大 きくなり、出力が不十分となる。厚み斑を小さくする手 段としてはダイスのリップ間隔の調整または該リップ温 度の調整、縦及び横延伸倍率・延伸温度の調整などが挙 げられるが、これらの手段に限定されるわけではなく、 縦及び横方向厚み斑のパターンを見ながら調整するとよ

【0031】本発明における磁性層としては、 $\gamma$ -Fe 、O」、Co含有γーFe、O」、微細針状鉄分、バリ ウムフェライト粉末等公知の強磁性体を塗設せしめたも のであってもよく、また、Co, Ni, Cr, Fe, ま たはこれらの合金を真空蒸着、スパッタ、イオンプレー ティング、C. V. D (Chemical Vapou r Deposition)、または無電解メッキなど の方法を用いることによって形成せしめたものであって もよい。

【0032】本発明のフロッピーディスクは、基板フィ

11

n、張力2kgで100mmの間隔で設置した2本の平 行したフリーロール上を走行させ、2本のロール間の中 央位置でフィルム端部のたるみ長さ(mm)をスケール で読み取る。

【0045】(10)平均信号振幅

JIS C 6291 に準じて測定。初期の値と同一ト ラックについて1000万回パスの耐久テスト後の値を 求め、測定値に対して合格、不合格を判定する。

[0046]

【実施例1】平均粒径0.65 µmのシリカ粒子を0. 3重量%含有した固有粘度 0.65 d l/g (オルソク ロロフェノールを溶媒として用い、25℃で測定した 値) のポリエチレンテレフタレートを160℃で乾燥し た後、280℃で溶融押出し、40℃に保持したキャス ティングドラム上で急冷固化せしめて約1000 µmの 厚みの未延伸フィルムを得た。

【0047】との未延伸フィルムを速度差をもった2つ のロール間で90℃の温度で縦方向に3.7倍延伸し、 さらにテンターによって横方向に3.8倍延伸し、続い て230℃で30秒熱処理した後、90℃で15秒間冷 20 却し、まきとった。このようにして厚み75μmの二軸 配向ポリエチレンテレフタレートフィルムを得た。

【0048】続いて、との二軸配向フィルムに、下記組 成の磁性塗料を5µmの厚さに塗布した。

【0049】(磁性塗料)

 $\gamma$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

200重量部

塩化ビニール一酢酸ビニール共重合樹脂

(UCC製VAGH)

30重量部

ポリウレタン(日本ポリウレタン工業製PP-88) 20重量部

イソシアネート化合物(日本ポリウレタン

工業製コロネートHL) 40重量部 カーボン(平均サイズ0.5μφ) 20重量部 ジメチルシクロキサン 2重量部 トルエン 70重量部 メチルエチルケトン 70重量部 シクロヘキサノン 70重量部

【0050】上記塗料を充分に混合撹拌し、前記二軸配 向ポリエチレンテレフタレートフィルム上に塗布してか cmで内径3.8cmに切り抜き、フロッピーディスク

【0051】得られたフィルム及びフロッピーディスク の特性を表1に示す。この表から明らかなように、表面 突起高さの分布が適性範囲にあるため、ベースフィルム の取扱い性が良好で、ドロップアウトの発生もない。ま た磁気ヘッドの追従性も良好でトラッキングミスも改善 され、高温高湿雰囲気において磁気ディスクの記録再生 等の使用が可能であることが分かる。更にベースフィル

力の安定したフロッピーディスクを得ることが出来る。 [0052]

【実施例2】実施例1における不活性固体粒子の代わり に、平均粒径0.2μmのアルミナ粒子を0.2重量 %、平均粒径0.5μmの炭酸カルシウム粒子を0.0 5重量%添加した以外は実施例1と同様にして未延伸フ ィルムを得、該未延伸フィルムを速度差をもった2つの ロール間で90℃の温度で縦方向に3.5倍延伸し、さ らにテンターによって横方向に3.7倍延伸し、その後 10 220℃で30秒間熱処理をし、続いて実施例1と同様 に該フィルムを冷却した。この様にして厚み75 μmの フィルムを得、実施例1と同様にして磁性塗料を塗布し てフロッピーディスクを得た。

【0053】との結果を表1に示す。実施例1と同様、 良好な結果が得られた。

[0054]

【実施例3】実施例1における不活性固体粒子の代わり に、平均粒径0.3 μmのシリカ粒子を0.2重量%添 加した以外は実施例1と同様にして未延伸フィルムを 得、該未延伸フィルムを実施例2と同様に縦横方向に延 伸し、熱固定処理をし、該フィルムを冷却した。さらに 100℃に加熱されたオーブンにより浮遊熱処理を実施 し、これにより0.3%弛緩処理した。この様にして厚 み75μmのフィルムを得、実施例1と同様にして磁性 塗料を塗布し、フロッピーディスクを得た。

【0055】この結果を表1に示す。特に60℃の熱収 縮率が低く寸法安定性に優れており、その他品質も実施 例1と同様、良好な結果が得られた。

[0056]

【比較例1】実施例1における不活性粒子の代わりに平 均粒径1.0μmのカオリン粒子を0.25重量%添加 した以外は実施例1と同様にして未延伸フィルムを得、 該未延伸フィルムを実施例2と同様に縦及び横方向に延 伸した後、180℃で熱固定処理をし、該フィルムを9 0℃で15秒間冷却し、巻取った。この様にして厚み7 5μmのフィルムを得、実施例1と同様にして磁性塗料 を塗布し、フロッピーディスクを得た。

【0057】との結果を表1に示す。ベースフィルム表 面に50nm以上の高い突起が散在するため電磁変換特 ら、カレンダーロール処理を施した。との後、外径20 40 性に劣り平均信号振幅も不合格となっている。また、ベ ースフィルムの平均屈折率が低いため磁気へッドの追従 性が悪いため、出力変動が大きく、磁気ディスクとして 好ましくない。

[0058]

【比較例2】実施例1における不活性粒子の代わりに平 均粒径0.3μmのシリカ粒子を0.3重量%、平均粒 径1.2 µmの炭酸カルシウム粒子を0.05重量%添 加した以外は実施例1と同様にして未延伸フィルムを 得、該未延伸フィルムを実施例2と同様に縦及び横方向 ムのたるみと厚み斑が良好なため磁性層の斑がなく、出 50 に延伸した後、240℃で熱固定処理をし、該フィルム

16

ペースフィルム特性	#	米香克二	聚糖例2	炭脂积3	比较宽 1	北数图2	比较明3	比较例4
<b>数固浆超数</b>	-							
1 ≤ h < 50	個/mm <sup>2</sup>	4186	9592	8912	8824	14103	8 2 5	600 600 600 600 600
001> u ≤05	ĸ.	1631	6)	0	2890	1881	0	0
100≤h	ž.	286	0	0	359	953	0	0
平均田哲學:nA	ļ	1. 6043	1. 6037	1. 6040	1. 6007	1.6060	1. 6007	1.607
				1				
※ 仮語母	<b>%</b>	-0.03	96 .0	-4.01	9. 24	-0.04	-0.03	9. 13
60°C · 80MRH × 1hr		~ 0. 11	~ 0.11	~0.01	~ 0. 33	~ 0.03	~ l. 13	~ i. i
祖度膨脹保数 ×	×10-6/2	11~30	11~11	15~11	7~12	7~32	9~31	7~19
固度影響 ×	× 10 - 6 / MRH	10~11	11~11	13~11	8 ~ 10	11~13	11~11	≦ <u>†</u> ≈ ∞
おるな	E	80	1.2	1 0	∞	2 0	2.5	8
		-	3					1
M D M D M D	æ	i	-: -:		 	<del>-</del>	 	2. 5
TD		1, 3	1.7	J :	e.,	-	-	
ディスク特性								
(100再年17/4-0-7	1	0	0	0	×	×	×	×
10%88 再生12ペロープ	1	0	0	0	×	×	×	×
<b>环均值导振幅</b>						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
拉 類 類	1	合格	中华	合格	不合格	不合格	合格	不合格
1000万回パス後	-	合格	各格	各	不合格	不合格	不合格	不合格

### [0065]

【発明の結果】本発明によれば、ベースフィルムの取扱 い作業性が良好で、磁気ヘッドの追従性が良好で出力が\* \*安定しており、高温高湿下でのトラッキングミスの発生がなく、磁性層が均一なため、特に高密度記録媒体として有用なフロッピーディスクを提供することができる。

フロントページの続き

### (72)発明者 越中 正己

神奈川県相模原市小山3丁目37番19号 帝 人株式会社相模原研究センター内